

UNIVERSITÀ DI PISA

Scuola di Dottorato in Ingegneria “Leonardo da Vinci”



**Corso di Dottorato di Ricerca in
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE**

Tesi di Dottorato di Ricerca

**Advanced Silicon Microstructuring by Electrochemical
Micromachining: Technology and Applications**

Autore:

Salvatore Surdo _____

Relatori:

Prof. Giuseppe Barillaro _____

Prof. Alessandro Diligenti _____

Prof. Andrea Nannini _____

Anno 2012